

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02016/189985

発行日 平成29年6月8日(2017.6.8)

(43) 国際公開日 平成28年12月1日(2016.12.1)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
A 6 1 B 1/12 (2006.01)	A 6 1 B 1/12	2 H 0 4 0
G 0 2 B 23/24 (2006.01)	G 0 2 B 23/24	4 C 1 6 1

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 21 頁)

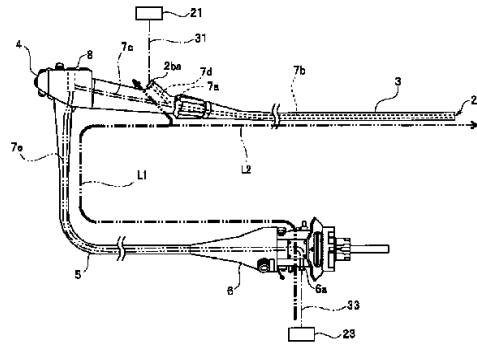
出願番号 特願2016-547639 (P2016-547639)	(71) 出願人 000000376 オリンパス株式会社 東京都八王子市石川町2951番地
(21) 国際出願番号 PCT/JP2016/061569	(74) 代理人 100076233 弁理士 伊藤 進
(22) 国際出願日 平成28年4月8日(2016.4.8)	(74) 代理人 100101661 弁理士 長谷川 靖
(11) 特許番号 特許第6017748号 (P6017748)	(74) 代理人 100135932 弁理士 篠浦 治
(45) 特許公報発行日 平成28年11月2日(2016.11.2)	(72) 発明者 小宮 孝章 東京都八王子市石川町2951番地 オリンパス株式会社内
(31) 優先権主張番号 特願2015-107809 (P2015-107809)	Fターム(参考) 2H040 EA01 4C161 GG08 GG09 GG10 HH23
(32) 優先日 平成27年5月27日(2015.5.27)	
(33) 優先権主張国 日本国(JP)	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 内視鏡リプロセッサ

(57) 【要約】

内視鏡リプロセッサ1は、制御部11と、流液ポンプ13とを有する。制御部11は、複数の電磁弁を制御して、内視鏡2の吸引口金6aに接続された第1洗浄チューブ33をシール状態、内視鏡2の鉗子栓の鉗子栓口金2baに接続された第2洗浄チューブ31を非シール状態、内視鏡2の吸引シリンダ8に栓をしているコネクタ35bの状態を切り替える電磁弁45を制御してコネクタ35bをシール状態、流液ポンプ13から第1洗浄チューブ33に流体が供給される状態、および流液ポンプ13から第2洗浄チューブ31への流体の供給が停止される第1駆動状態にする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

内視鏡の吸引口金に接続されており、流体を全量前記吸引口金に導入する第 1 オフ状態と、前記流体を前記吸引口金に導入すると共に第 1 所定量だけ前記吸引口金の外周に漏らす第 1 オン状態とを切り替え可能な第 1 洗浄チューブを取り付けるための第 1 取り付け部と、

前記第 1 洗浄チューブの前記第 1 オン状態と前記第 1 オフ状態とを切り替える第 1 切り替え部と、

前記第 1 洗浄チューブを介して、前記第 1 取り付け部から前記吸引口金に前記流体を供給する第 1 流体供給部と、

前記内視鏡の鉗子栓口金に接続されており、前記流体を全量前記鉗子栓口金に導入する第 2 オフ状態と、前記流体を前記鉗子栓口金に導入すると共に第 2 所定量だけ前記鉗子栓口金外周に漏らす第 2 オン状態とを切り替え可能な第 2 洗浄チューブを取り付けるための第 2 取り付け部と、

前記第 2 洗浄チューブの前記第 2 オン状態と前記第 2 オフ状態とを切り替える第 2 切り替え部と、

前記第 2 洗浄チューブを介して、前記第 2 取り付け部から前記鉗子栓口金に前記流体を供給する第 2 流体供給部と、

前記内視鏡の吸引シリンダに栓をしているコネクタの、前記流体を前記吸引シリンダから漏らさない第 3 オフ状態と、前記流体を第 3 所定量だけ前記吸引シリンダから漏らす第 3 オン状態とを切り替える第 3 切り替え部と、

前記第 1 切り替え部を制御して前記第 1 洗浄チューブを前記第 1 オフ状態、

前記第 2 切り替え部を制御して前記第 2 洗浄チューブを前記第 2 オン状態、

前記第 3 切り替え部を制御して前記コネクタを前記第 3 オフ状態、

前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブに前記流体が供給される状態、および前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブへの前記流体の供給が停止される状態、にした第 1 駆動状態となるように、

前記第 1 切り替え部、前記第 2 切り替え部、前記第 3 切り替え部、前記第 1 流体供給部、および前記第 2 流体供給部を制御する制御部と、
を含む内視鏡リプロセッサ。

【請求項 2】

前記制御部は、

前記第 1 切り替え部を制御して前記第 1 洗浄チューブを前記第 1 オフ状態、

前記第 2 切り替え部を制御して前記第 2 洗浄チューブを前記第 2 オフ状態、

前記第 3 切り替え部を制御して前記コネクタを前記第 3 オフ状態、

前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブへの前記流体の供給が停止される状態、および

前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブに前記流体が供給される状態、にした第 2 駆動状態となるように、

前記第 1 切り替え部、前記第 2 切り替え部、前記第 3 切り替え部、前記第 1 流体供給部、および前記第 2 流体供給部を制御することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡リプロセッサ。

【請求項 3】

前記制御部は、

前記第 1 切り替え部を制御して前記第 1 洗浄チューブを前記第 1 オン状態、

前記第 2 切り替え部を制御して前記第 2 洗浄チューブを前記第 2 オン状態、

前記第 3 切り替え部を制御して前記コネクタを前記第 3 オン状態、

前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブに前記流体が供給される状態、および前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブへの前記流体の供給が停止される状態、にした第 3 駆動状態となるように、

10

20

30

40

50

前記第 1 切り替え部、前記第 2 切り替え部、前記第 3 切り替え部、前記第 1 流体供給部、および前記第 2 流体供給部を制御することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡リプロセッサ。

【請求項 4】

前記制御部は、

前記第 1 切り替え部を制御して前記第 1 洗浄チューブを前記第 1 オン状態、

前記第 2 切り替え部を制御して前記第 2 洗浄チューブを前記第 2 オン状態、

前記第 3 切り替え部を制御して前記コネクタを前記第 3 オン状態、

前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブへの前記流体の供給が停止される状態、

および

前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブに前記流体が供給される状態、にした第 4 駆動状態となるように、

前記第 1 切り替え部、前記第 2 切り替え部、前記第 3 切り替え部、前記第 1 流体供給部、および前記第 2 流体供給部を制御することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡リプロセッサ。

【請求項 5】

前記制御部は、

前記第 1 切り替え部を制御して前記第 1 洗浄チューブを前記第 1 オン状態、

前記第 2 切り替え部を制御して前記第 2 洗浄チューブを前記第 2 オン状態、

前記第 3 切り替え部を制御して前記コネクタを前記第 3 オン状態、

前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブに前記流体が供給される状態、および

前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブに前記流体が供給される状態、にした第 5 駆動状態となるように、

前記第 1 切り替え部、前記第 2 切り替え部、前記第 3 切り替え部、前記第 1 流体供給部、および前記第 2 流体供給部を制御することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡リプロセッサ。

【請求項 6】

前記制御部は、

前記第 1 切り替え部を制御して前記第 1 洗浄チューブを前記第 1 オン状態、

前記第 2 切り替え部を制御して前記第 2 洗浄チューブを前記第 2 オン状態、

前記第 3 切り替え部を制御して前記コネクタを前記第 3 オン状態にすると共に、

前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブに前記流体が供給される状態と、前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブに前記流体が供給される状態とが交互になるようにした第 6 駆動状態となるように、

前記第 1 切り替え部、前記第 2 切り替え部、前記第 3 切り替え部、前記第 1 流体供給部、および前記第 2 流体供給部を制御することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡リプロセッサ。

【請求項 7】

前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブへ前記流体を導入する状態と、前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブへ前記流体を導入しない状態とを切り替える第 4 切り替え部を有し、

前記制御部は、前記第 4 切り替え部を制御して、前記第 1 流体供給部から前記第 1 洗浄チューブに前記流体が供給される状態にすることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡リプロセッサ。

【請求項 8】

前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブへ前記流体を導入する状態と、前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブへ前記流体を導入しない状態とを切り替える第 5 切り替え部を有し、

前記制御部は、前記第 5 切り替え部を制御して、前記第 2 流体供給部から前記第 2 洗浄チューブへの前記流体の供給が停止される状態にすることを特徴とする請求項 1 に記載の

10

20

30

40

50

内視鏡リプロセッサ。

【請求項 9】

前記第 1 流体供給部及び前記第 2 流体供給部から供給される前記流体の流量を測定する流量センサを有することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡リプロセッサ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡リプロセッサに関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、内視鏡は、細長い挿入部を有し、体内の各種検査及び各種治療に広く利用されている。内視鏡の内部には、送気、送水及び吸引等の各種管路が設けられている。内視鏡は、使用后、内視鏡の外表面だけでなく、各種管路内の洗浄等も行われる。

【0003】

内視鏡は、例えば専用の内視鏡洗浄消毒装置を用いて洗浄及び消毒が行われる。内視鏡は、処理槽内に浸漬され、内視鏡の各種管路の口金等に洗浄液等を供給する接続チューブが接続されて接続チューブを介して洗浄液等を供給することにより洗浄等が行われる。また、内視鏡洗浄消毒装置は、接続チューブを流れる液体の流量あるいは圧力を測定して各種管路の詰まり検知も行う。

【0004】

さらに、日本特開 2004 - 135946 号公報には、口金部分の洗浄性の確保と管路の詰まり検知も可能とするため、洗浄チューブと口金の接続部分をシール状態と非シール状態にすることができる内視鏡洗浄消毒装置が提案されている。

【0005】

しかし、近年は、挿入部の細径化が進んでおり、内視鏡内には、内径の小さい管路が配設されている。管路の一部に、内径の小さな管路がある場合、洗浄時に管路内を流れる液体は、内径の小さな管路部分では、流量は少なくとも流速は速いが、内径の大きな管路部分では流速が遅くなる。

【0006】

上述した日本特開 2004 - 135946 号公報に提案の内視鏡洗浄消毒装置の場合、シール状態で詰まり検知を行い、かつ非シール状態では、洗浄チューブと口金の接続部分から液漏れさせるため、内径の小さな管路においても、管路内の流速は遅くなる。

【0007】

そこで、本発明は、内視鏡の口金部分の洗浄性の確保と管路の詰まり検知も可能としつつ、管路のいずれの部分も目的の流速を得られるようにして管路内の洗浄力を高めることができる内視鏡リプロセッサを提供することを目的とする。

【発明の開示】

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、内視鏡の吸引口金に接続されており、流体を全量前記吸引口金に導入する第 1 オフ状態と、前記流体を前記吸引口金に導入すると共に第 1 所定量だけ前記吸引口金の外周に漏らす第 1 オン状態とを切り替え可能な第 1 洗浄チューブを取り付けるための第 1 取り付け部と、前記第 1 洗浄チューブの前記第 1 オン状態と前記第 1 オフ状態とを切り替える第 1 切り替え部と、前記第 1 洗浄チューブを介して、前記第 1 取り付け部から前記吸引口金に前記流体を供給する第 1 流体供給部と、前記内視鏡の鉗子栓口金に接続されており、前記流体を全量前記鉗子栓口金に導入する第 2 オフ状態と、前記流体を前記鉗子栓口金に導入すると共に第 2 所定量だけ前記鉗子栓口金外周に漏らす第 2 オン状態とを切り替え可能な第 2 洗浄チューブを取り付けるための第 2 取り付け部と、前記第 2 洗浄チューブの前記第 2 オン状態と前記第 2 オフ状態とを切り替える第 2 切り替え部と、前記第 2 洗浄チューブを介して、前記第 2 取り付け部から前記鉗子栓口

10

20

30

40

50

金に前記流体を供給する第2流体供給部と、前記内視鏡の吸引シリンダに栓をしているコネクタの、前記流体を前記吸引シリンダから漏らさない第3オフ状態と、前記流体を第3所定量だけ前記吸引シリンダから漏らす第3オン状態とを切り替える第3切り替え部と、前記第1切り替え部を制御して前記第1洗浄チューブを前記第1オフ状態、前記第2切り替え部を制御して前記第2洗浄チューブを前記第2オン状態、前記第3切り替え部を制御して前記コネクタを前記第3オフ状態、前記第1流体供給部から前記第1洗浄チューブに前記流体が供給される状態、および前記第2流体供給部から前記第2洗浄チューブへの前記流体の供給が停止される状態、にした第1駆動状態となるように、前記第1切り替え部、前記第2切り替え部、前記第3切り替え部、前記第1流体供給部、および前記第2流体供給部を制御する制御部と、を含む。

10

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の実施の形態に係わる内視鏡および内視鏡リプロセッサの構成を示す概略構成図である。

【図2】本発明の実施の形態に係わる、内視鏡リプロセッサ1の再生処理の流れの例を示すフローチャートである。

【図3】本発明の実施の形態に係わる、第1駆動状態実行処理における液体の流れを説明するための図である。

【図4】本発明の実施の形態に係わる、第2駆動状態実行処理における液体の流れを説明するための図である。

20

【図5】本発明の実施の形態に係わる、第3駆動状態実行処理における液体の流れを説明するための図である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

図1は、本実施の形態に係わる内視鏡および内視鏡リプロセッサの構成を示す概略構成図である。

【0011】

(内視鏡の構成)

内視鏡2は、細長い挿入部3と、挿入部3の基端部が接続された操作部4と、操作部4から延出したケーブル5と、ケーブル5の先端部に設けられたコネクタ部6とを有して構成されている。

30

【0012】

内視鏡2の挿入部3内には処置具挿通チャンネル7(点線で示す)が設けられている。処置具挿通チャンネル7の一端は、挿入部3の先端部の開口2aに連通し、他端は、操作部4の近傍に設けられた処置具挿入口2bに連通している。処置具挿入口2bには、鉗子栓口金2baが設けられている。

【0013】

操作部4には、吸引ボタン(図示せず)を取り付けるための吸引シリンダ8が設けられている。コネクタ部6に設けられた吸引口金6aと、吸引シリンダ8は、吸引管路7eを介して連通している。

40

【0014】

処置具挿通チャンネル7は、開口2aに接続された先端側管路7bと、処置具挿入口2bに接続された基端側管路7dとからなる。先端側管路7bおよび基端側管路7dの間には分岐部7aが配置されている。

【0015】

挿入部3の基端側内部には、一端が吸引シリンダ8、他端が分岐部7aに接続された接続管路7c(一点鎖線で示す)が配置される。

【0016】

ケーブル5の内部には、一端が吸引口金6a、他端が吸引シリンダ8に接続された吸引

50

管路 7 e (二点鎖線で示す) が配置される。

【0017】

処置具挿通チャンネル 7 (7 b、7 d) と接続管路 7 c とは分岐部 7 a を接点として連通しており、接続管路 7 c と吸引管路 7 e とは吸引シリンダ 8 を接点として連通している。

【0018】

世の中には、先端側管路 7 b の内径が、接続管路 7 c、基端側管路 7 d、吸引管路 7 e よりも小さい内視鏡も存在する。

【0019】

内視鏡 2 のユーザは、吸引シリンダ 8 に装着された吸引ボタン (図示せず) を操作することにより、挿入部 3 の先端部の開口 2 a からの吸引動作を行うことができる。

10

【0020】

なお、内視鏡 2 は、挿入部 3 の先端部に湾曲部 (図示せず) を有し、操作部 4 には、湾曲部の湾曲操作のための湾曲ノブ、撮影のためのフリーズボタンなどが設けられているが、ここでは、これら湾曲部等は図示せず、説明も省略する。

【0021】

(内視鏡リプロセッサ 1 の構成)

なお、ここでは、内視鏡リプロセッサ 1 は、汚染された内視鏡又は内視鏡付属品の再生処理を行う内視鏡洗浄消毒装置であるが、内視鏡 2 に対して水または揮発性流体によるすすぎ、有機物等の汚れを落とす洗浄、所定の微生物を排除する消毒、若しくは死滅させる滅菌、又はこれらの組合せの処理を行う装置でもよい。

20

【0022】

内視鏡リプロセッサ 1 は、制御部 1 1 と、エアコンプレッサ 1 2 と、流液ポンプ 1 3 を有する。制御部 1 1 は、中央処理装置 (以下、CPU という)、ROM 及び RAM 等を有する。内視鏡リプロセッサ 1 は、図示しない操作パネルを有し、ユーザが操作パネルを操作すると、入力された指示に応じて制御部 1 1 が所定のプログラムを ROM から読み出して実行することにより、ユーザの指示に応じた機能が実現される。

【0023】

内視鏡リプロセッサ 1 は、処理槽 1 4 を有し、処理槽 1 4 内で内視鏡は液体と接触する。処理槽 1 4 の底面には、循環液吸引口 1 5 が設けられている。内視鏡 2 を液体に浸漬させる処理を行う場合、処理槽 1 4 は、内視鏡 2 全体を浸漬可能な深さを有していてもよいが、本発明はこれに限定されない。内視鏡 2 は液体に浸漬されてもよいし、シャワー処理されてもよいし、単に管路内に流体を導入されるだけであってもよい。

30

【0024】

処理槽 1 4 の近傍には、さらに、複数の接続用コネクタ 2 1 ~ 2 5 が設けられている。なお、図 1 では、複数の接続用コネクタ 2 1 ~ 2 5 は、簡略して示すため処理槽 1 4 の側壁に設けられているように示されているが、処理槽 1 4 の上面側縁部の周辺部に配置される。

【0025】

接続用コネクタ 2 1 には、第 2 洗浄チューブ 3 1 が接続されている。第 2 洗浄チューブ 3 1 の一端のコネクタ 3 1 a は、接続用コネクタ 2 1 と着脱可能であってもよいし、一体化されていてもよい。第 2 洗浄チューブ 3 1 の他端のコネクタ 3 1 b は、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a に着脱可能に接続されている。

40

【0026】

コネクタ 3 1 b は、接続された処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a との間をシール状態と非シール状態のいずれかにすることが可能なコネクタである。

【0027】

シール状態で第 2 洗浄チューブ 3 1 から流体を導入すると、流体の全量が鉗子栓口金 2 b a に導入される。本発明ではこれをオフ状態と称する。オフ状態では早い流速で内視鏡管路に流体を導入することができる。

50

【0028】

非シール状態で第2洗浄チューブ31から流体を導入すると、流体の一部が鉗子栓口金2baに導入され、残りは鉗子栓周りに漏れる。本発明ではこれをオン状態と称する。オン状態では内視鏡管路および鉗子栓周りの双方を洗浄または消毒することができる。

【0029】

コネクタ31bは、例えば上述した特開2004-135946号公報に開示のコネクタと同様の構造を有し、シール部材と、そのシール部材に外力を加えて、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baとコネクタ31bとの間の流路をシールするシール状態と、シール状態から解放する解放状態とに制御可能なシール部材付勢部材と、を有する。

【0030】

第2洗浄チューブ31は、内視鏡2の鉗子栓口金である鉗子栓口金2baに接続されており、流体を全量鉗子栓口金2baに導入するオフ状態と、流体を鉗子栓口金2baに導入すると共に所定量だけ鉗子栓口金2baの外周に漏らすオン状態とを切り替え可能なチューブである。接続用コネクタ21は、第2洗浄チューブ31を取り付けるための取り付け部を構成する。

【0031】

接続用コネクタ22には、エアー供給チューブ32が接続されている。エアー供給チューブ32の一端のコネクタ32aは、接続用コネクタ22と接続可能である。エアー供給チューブ32の他端は、コネクタ31bのエアー供給口に接続されている。

【0032】

エアー供給チューブ32からコネクタ31bにエアーが供給されると、コネクタ31bの内部のシール部材が膨張して、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baの外周部に密着して、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baとコネクタ31bとの間の流路はシール状態となる。

【0033】

エアー供給チューブ32からコネクタ31bへのエアーの供給が停止されると、コネクタ31bの内部のシール部材が収縮して、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baの外周部に密着しなくなり、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baとコネクタ31bとの間の流路は非シール状態となる。

【0034】

すなわち、シール状態は、コネクタ31bと鉗子栓口金2baの間から液体が漏れない状態であり、非シール状態は、コネクタ31bと鉗子栓口金2baの間から液体が漏れる状態である。シール状態では、第2洗浄チューブ31を流れる液体は、漏れなく全量がコネクタ31bから鉗子栓口金2baに導入される。非シール状態では、第2洗浄チューブ31を流れる液体は、所定量だけ漏れながらも、残量はコネクタ31bから鉗子栓口金2baに導入される。

【0035】

接続用コネクタ23には、第1洗浄チューブ33が接続されている。第1洗浄チューブ33の一端のコネクタ33aは、接続用コネクタ23と接続可能である。第1洗浄チューブ33の他端のコネクタ33bは、コネクタ部6の吸引口金6aに着脱可能に接続されている。

【0036】

コネクタ33bも、コネクタ31bと同様の構成を有し、接続されたコネクタ部6の吸引口金6aとの間をシール状態と非シール状態のいずれかにすることが可能なコネクタである。

すなわち、第1洗浄チューブ33は、内視鏡2の吸引口金6aに接続されており、流体を全量吸引口金に導入するオフ状態と、流体を吸引口金6aに導入すると共に所定量だけ吸引口金6aの外周に漏らすオン状態とを切り替え可能なチューブである。接続用コネクタ23は、第1洗浄チューブ33を取り付けるための取り付け部を構成する。

【0037】

10

20

30

40

50

接続用コネクタ 2 4 には、エア供給チューブ 3 4 が接続されている。エア供給チューブ 3 4 の一端のコネクタ 3 4 a は、接続用コネクタ 2 4 と接続可能である。エア供給チューブ 3 4 の他端は、コネクタ 3 3 b のエア供給口に接続されている。

【 0 0 3 8 】

エア供給チューブ 3 4 からコネクタ 3 3 b にエアが供給されると、コネクタ 3 3 b 内部のシール部材が膨張して、コネクタ部 6 の吸引口金 6 a の外周部に密着して、コネクタ部 6 の吸引口金 6 a とコネクタ 3 3 b との間の流路はシール状態となる。

【 0 0 3 9 】

エア供給チューブ 3 4 からコネクタ 3 3 b へのエアの供給が停止されると、コネクタ 3 3 b の内部のシール部材が収縮して、コネクタ部 6 の吸引口金 6 a の外周部に密着しなくなり、コネクタ部 6 の吸引口金 6 a とコネクタ 3 1 b との間の流路は非シール状態となる。

【 0 0 4 0 】

接続用コネクタ 2 5 には、エア供給チューブ 3 5 が接続されている。エア供給チューブ 3 5 の一端のコネクタ 3 5 a は、接続用コネクタ 2 3 と接続可能である。エア供給チューブ 3 5 の他端は、吸引シリンダ 8 に装着可能なコネクタ 3 5 b である。コネクタ 3 5 b は、吸引シリンダ 8 に栓をするコネクタである。

【 0 0 4 1 】

コネクタ 3 5 b も、コネクタ 3 1 b と同様の構成を有し、接続された吸引シリンダ 8 との間をシール状態と非シール状態のいずれかにすることが可能なコネクタである。コネクタ 3 5 b は、シール状態のとき、吸引シリンダ 8 とコネクタ 3 5 b の間から液体を噴出させない、すなわち液体が漏れない状態となる。コネクタ 3 5 b は、非シール状態のとき、吸引シリンダ 8 とコネクタ 3 5 b の間から液体を噴出可能、すなわち液体の漏洩が可能な状態となる。

【 0 0 4 2 】

接続用コネクタ 2 1 から 2 5 は、それぞれ電磁弁 4 1 から 4 5 に接続されている。接続用コネクタ 2 1 と 2 3 は、それぞれ電磁弁 4 1 と 4 3 を介して流液ポンプ 1 3 に接続されている。

【 0 0 4 3 】

よって、流液ポンプ 1 3 と電磁弁 4 1 は、第 2 洗浄チューブ 3 1 を介して、接続用コネクタ 2 1 から鉗子栓口金 2 b a に流体を供給する流体供給部を構成する。流液ポンプ 1 3 と電磁弁 4 3 は、第 1 洗浄チューブ 3 3 を介して、接続用コネクタ 2 3 から吸引口金 6 a に流体を供給する流体供給部を構成する。

【 0 0 4 4 】

なお、ここでは、接続用コネクタ 2 1 と 2 3 に 1 つの流液ポンプ 1 3 が接続されているが、接続用コネクタ 2 1 と 2 3 のそれぞれに別々の流液ポンプを接続するようにしてもよい。

【 0 0 4 5 】

流液ポンプ 1 3 は、処理槽である処理槽 1 4 の底面の循環液吸引口 1 5 にさらに接続されている。ただし本発明はこれに限定されず、例えば、流液ポンプ 1 3 は水または薬液を貯留したタンクに接続されていてもよい。

【 0 0 4 6 】

接続用コネクタ 2 2、2 4 及び 2 5 は、それぞれ電磁弁 4 2、4 4 及び 4 5 を介してエアコンプレッサ 1 2 に接続されている。

【 0 0 4 7 】

制御部 1 1 は、エアコンプレッサ 1 2 及び流液ポンプ 1 3 と接続され、起動及び停止の動作を制御することができる。流液ポンプ 1 3 は、管路 1 6 により 2 つの電磁弁 4 1 と 4 3 と接続され、管路 1 6 には流量センサ 1 7 が設けられている。流量センサ 1 7 は、制御部 1 1 に接続されて、検出した流量値すなわち送液量を制御部 1 1 に出力する。流量センサ 1 7 は、後述するように管路の詰まりを検知するための検知器であり、流液ポンプ 1 3

10

20

30

40

50

から供給される流体の流量を測定する流量センサである。

制御部 11 は、電磁弁 41 ~ 45 と接続され、各電磁弁 41 ~ 45 の開閉動作を制御するためのオン・オフ信号を出力する。各電磁弁 41 ~ 45 は、オン信号に応じて、閉状態となり、オフ信号に応じて、開状態となる。

【0048】

電磁弁 41 は、流液ポンプ 13 から第 2 洗浄チューブ 31 へ流体を導入する状態と、流液ポンプ 13 から第 2 洗浄チューブ 31 へ流体を導入しない状態とを切り替える切り替え部を構成する。制御部 11 は、電磁弁 41 を制御して、流液ポンプ 13 から第 2 洗浄チューブ 31 への流体の供給が停止される状態にする。

【0049】

電磁弁 42 は、第 2 洗浄チューブ 31 のオン状態とオフ状態とを切り替える切り替え部を構成する。

電磁弁 43 は、流液ポンプ 13 から第 1 洗浄チューブ 33 へ流体を導入する状態と、流液ポンプ 13 から第 1 洗浄チューブ 33 へ流体を導入しない状態とを切り替える切り替え部を構成する。制御部 11 は、電磁弁 43 を制御して、流液ポンプ 13 から第 1 洗浄チューブ 33 に流体が供給される状態にする。

【0050】

電磁弁 44 は、第 1 洗浄チューブ 33 のオン状態とオフ状態とを切り替える切り替え部を構成する。

そして、電磁弁 45 は、内視鏡 2 の吸引シリンダ 8 に栓をしているコネクタ 35b の、流体を吸引シリンダ 8 から漏らさないオフ状態と、流体を所定量だけ吸引シリンダ 8 から漏らすオン状態とを切り替える切り替え部を構成する。

【0051】

上述したように、制御部 11 は CPU を有しており、各種処理は、ROM に記憶されたプログラムを読み出して実行する。

【0052】

(作用)

図 2 は、内視鏡リプロセッサ 1 の再生処理の流れの例を示すフローチャートである。ここでいう再生処理とは、濯ぎ処理、洗浄処理、または消毒処理のいずれであってもよい。

【0053】

これらの処理は、いずれかが単独で行われる処理でもよいし、組み合わせて行われる処理でもよい。本発明は、内視鏡管路の汚れを除去する効果が高いことから洗浄処理に適用されることが好ましい。洗浄処理は、制御部 11 の CPU が、ROM に書き込まれたプログラムを読み出して実行して、エアコンプレッサ 12 及び流液ポンプ 13 の起動と停止、及び各電磁弁 41 ~ 45 の開閉を制御することにより行われる。

【0054】

洗浄処理を行う前に、洗浄を行う作業者であるユーザは、図 1 に示すように、内視鏡リプロセッサ 1 の処理槽 14 内に内視鏡 2 をセットし、第 2 洗浄チューブ 31、第 1 洗浄チューブ 33、及び 3 本のエア供給チューブ 32、34、35 を、内視鏡 2 に接続する。

【0055】

洗浄処理は、図示しない操作パネルに対して、ユーザが洗浄処理の実行指示を与えることにより開始される。

まず、制御部 11 は、図示しない蛇口から水(液体)が処理槽 14 内に貯留し、洗剤を投入し、洗浄液が作製された後に、エアコンプレッサ 12 及び流液ポンプ 13 を起動させ、図 2 の処理を実行する。

【0056】

制御部 11 は、第 1 駆動状態実行処理を行い(S1)、第 1 駆動状態実行処理の後、第 2 駆動状態実行処理を実行し(S2)、第 2 駆動状態実行処理の後、第 3 駆動状態実行処理を実行する(S3)。以下、各駆動状態実行の処理について説明する。

【0057】

10

20

30

40

50

(第1駆動状態実行処理：S1)

第1駆動状態実行処理は、吸引口金6aから処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baまでの管路の洗浄と、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baの洗浄と、接続管路7c、基端側管路7d及び吸引管路7eの詰まり検知を行う処理である。

【0058】

第1駆動状態の実行は、制御部11が、電磁弁41～45を制御して、電磁弁41をオン、電磁弁42をオン、電磁弁43をオフ、電磁弁44をオフ、電磁弁45をオフにすることによって行われる。

【0059】

図3は、第1駆動状態実行処理における液体の流れを説明するための図である。

第1駆動状態では、制御部11が上述したように電磁弁41～45を制御することにより、図3に示すように、液体は、吸引口金6aから吸引管路7e内に供給されて、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baと、挿入部3の先端部の開口2aとから噴出する。

【0060】

第1駆動状態では、電磁弁41がオンされて閉じ、流液ポンプ13からの液体は第2洗浄チューブ31へ供給されず、電磁弁43がオフされて開き、流液ポンプ13からの液体は第1洗浄チューブ33を介して、コネクタ部6の吸引口金6aへ供給される。

【0061】

また、第1駆動状態では、電磁弁42がオンされて閉じ、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baとコネクタ31bとの間の流路は非シール状態となり、電磁弁44がオフされて開き、吸引口金6aとコネクタ33bの間の流路はシール状態となり、電磁弁45がオフされて開き、吸引シリンダ8とコネクタ35bの間は液体を漏らさないシール状態となる。

【0062】

すなわち、制御部11は、電磁弁44を制御して第1洗浄チューブ33をオフ状態、電磁弁42を制御して第2洗浄チューブ31をオン状態、電磁弁45を制御してコネクタ35bをオフ状態、流液ポンプ13から電磁弁43を介して第1洗浄チューブ33に流体が供給される状態、および流液ポンプ13から電磁弁41を介して第2洗浄チューブ31への流体の供給が停止される状態、にした第1駆動状態となるように、電磁弁41～45及び流液ポンプ13を制御する。

【0063】

その結果、第1駆動状態では、吸引口金6aとコネクタ33bの間の流路は、シール状態となり、流液ポンプ13からの液体は、全量が吸引管路7e内に流れ込まれる。吸引シリンダ8がシール状態であるので、吸引管路7eに流れ込んだ液体全量が、接続管路7c内に流れ込む。接続管路7c内に流れ込んだ液体は、分岐部7aで分かれて先端側管路7bと基端側管路7d内に流れ込む。

【0064】

先端側管路7b内に流れ込んだ液体は、挿入部3の先端部の開口2aから噴出し、基端側管路7dに流れ込んだ液体は、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baとコネクタ31bとの間の流路が非シール状態であるので、鉗子栓口金2baとコネクタ31bの間から漏れ出す。

第1駆動状態では、吸引口金6aから吸引管路7eに流れ込んだ液体は、図3において、二点鎖線で示すように吸引管路7e、接続管路7c、基端側管路7d、先端側管路7b内を流れるが、先端側管路7bの内径が小さいため、基端側管路7dを流れる流量は、先端側管路7bを流れる流量よりも大きい。図3において、太い二点鎖線で示す流れL1は、細い二点鎖線で示す液体の流れL2よりも流量が大きいことを示している。

【0065】

よって、第1駆動状態では、コネクタ35bがシール状態にしながらも鉗子栓口金2baを非シール状態にしている。このため、吸引口金6aから吸引管路7e内に流れ込んだ液体は、先端側管路7bだけでなく、基端側管路7dからも抜けてゆく。結果、吸引管路

10

20

30

40

50

7 e を通過する液体の流量と流速とを目的の量と早さに維持することができる。

【0066】

また、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a が非シール状態であり、液体は、鉗子栓口金 2 b a で漏れ出すので、鉗子栓口金 2 b a の洗浄も行われる。

さらに、接続管路 7 c、基端側管路 7 d 及び吸引管路 7 e のいずれかに異物による詰まりがあると、流量センサ 17 の検出値すなわち送液量が小さくなるので、その詰まりを検知することもできる。

【0067】

以上のように、第 1 駆動状態では、接続管路 7 c、基端側管路 7 d 及び吸引管路 7 e 内の洗浄、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a の洗浄、及び接続管路 7 c、基端側管路 7 d 及び吸引管路 7 e の詰まり検知を行うことができる。

10

【0068】

なお、第 1 駆動状態において、詰まりが検知されると、制御部 11 は、例えば、図示しない表示装置に詰まりがあることを示すメッセージなどを表示して、洗浄処理を中止する。

【0069】

(第 2 駆動状態実行処理：S2)

第 2 駆動状態実行処理は、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a から挿入部 3 の先端部の開口 2 a までの管路の洗浄と、先端側管路 7 b 及び基端側管路 7 d の詰まり検知を行う処理である。

20

【0070】

第 2 駆動状態の実行は、制御部 11 が、電磁弁 41 ~ 45 を制御して、電磁弁 41 をオフ、電磁弁 42 をオフ、電磁弁 43 をオン、電磁弁 44 をオフ、電磁弁 45 をオフにすることによって行われる。

【0071】

図 4 は、第 2 駆動状態実行処理における液体の流れを説明するための図である。

第 2 駆動状態では、制御部 11 が上述したように電磁弁 41 ~ 45 を制御することにより、図 4 に示すように、液体は、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a から接続管路基端側管路 7 d 内に供給されて、挿入部 3 の先端部の開口 2 a とから噴出する。

第 2 駆動状態では、電磁弁 41 がオフされて開き、流液ポンプ 13 からの液体が第 2 洗浄チューブ 31 へ供給され、電磁弁 43 がオンされて閉じ、流液ポンプ 13 からの液体は第 1 洗浄チューブ 33 を介して、コネクタ部 6 の吸引口金 6 a へ供給されない。

30

【0072】

また、第 2 駆動状態では、電磁弁 42 がオフされて開き、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a とコネクタ 31 b との間の流路は液体を漏らさないシール状態となり、電磁弁 44 がオフされて開き、吸引口金 6 a とコネクタ 33 b の間の流路は液体を漏らさないシール状態となり、電磁弁 45 がオフされて開き、吸引シリンダ 8 とコネクタ 35 b の間の流路は液体を漏らさないシール状態となる。

すなわち、制御部 11 は、電磁弁 44 を制御して第 1 洗浄チューブ 33 をオフ状態、電磁弁 42 を制御して第 2 洗浄チューブ 31 をオフ状態、電磁弁 45 を制御してコネクタ 35 b をオフ状態、流液ポンプ 13 から第 1 洗浄チューブ 33 への流体の供給が停止される状態、および流液ポンプ 13 から第 2 洗浄チューブ 31 に流体が供給される状態、にした第 2 駆動状態となるように、電磁弁 41 ~ 45 及び流液ポンプ 13 を制御する。

40

【0073】

その結果、第 2 駆動状態では、鉗子栓口金 2 b a とコネクタ 31 b の間の流路は、シール状態となり、流液ポンプ 13 からの液体は、全量が基端側管路 7 d 内に流れ込まれる。吸引シリンダ 8 及び吸引口金 6 a がシール状態であるので、基端側管路 7 d 内に流れ込んだ液体全量が、先端側管路 7 b 内に流れ込む。先端側管路 7 b 内に流れ込んだ液体は、挿入部 3 の先端部の開口 2 a とから噴出される。

【0074】

50

第2駆動状態では、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baから基端側管路7dに流れ込んだ液体は、図4において、二点鎖線で示すように基端側管路7d、先端側管路7b内を流れるが、先端側管路7bの内径が小さくても先端側管路7b内のみ流れるため、基端側管路7dを流れる液体の流速は速く、流量も多い。図4において、太い二点鎖線で示す流れL3は、流量が大きいことを示している。

【0075】

よって、第2駆動状態では、コネクタ31b、33b及び35bがシール状態であり、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baから基端側管路7d内に流れ込んだ液体全量が、基端側管路7d及び先端側管路7b内に速い流速で流れるので、基端側管路7d及び先端側管路7b内は洗浄される。

10

【0076】

さらに、基端側管路7d及び先端側管路7bのいずれかに異物による詰まりがあると、流量センサ17の検出値すなわち送液量が小さくなるので、その詰まりを検知することもできる。

以上のように、第2駆動状態では、基端側管路7d及び先端側管路7b内の洗浄、及び基端側管路7d及び先端側管路7bの詰まり検知を行うことができる。

【0077】

なお、第2駆動状態においても、詰まりが検知されると、制御部11は、例えば、図示しない表示装置に詰まりがあることを示すメッセージなどを表示して、洗浄処理を中止する。

20

【0078】

(第3駆動状態実行処理：S3)

第3駆動状態実行処理は、吸引口金6a、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2ba及び吸引シリンダ8の洗浄を行う処理である。

第3駆動状態の実行は、制御部11が、電磁弁41～45を制御して、電磁弁41をオン、電磁弁42をオン、電磁弁43をオフ、電磁弁44をオン、電磁弁45をオンにすることによって行われる。

【0079】

図5は、第3駆動状態実行処理における液体の流れを説明するための図である。

第3駆動状態では、制御部11が上述したように電磁弁41～45を制御することにより、図5に示すように、液体は、吸引口金6aから吸引管路7e内に供給されて、吸引口金6aとコネクタ33bの間、吸引シリンダ8とコネクタ35bの間、及び処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baとコネクタ31bとの間から漏れ出すと共に、挿入部3の先端部の開口2aとから噴出される。

30

【0080】

第3駆動状態では、電磁弁41がオンされて閉じ、流液ポンプ13からの液体は第2洗浄チューブ31へ供給されず、電磁弁43がオフされて開き、流液ポンプ13からの液体は第1洗浄チューブ33を介して、コネクタ部6の吸引口金6aへ供給される。

【0081】

また、第3駆動状態では、電磁弁42がオンされて閉じ、処置具挿入口2bの鉗子栓口金2baとコネクタ31bとの間の流路は非シール状態となり、電磁弁44がオンされて閉じ、吸引口金6aとコネクタ33bの間の流路は非シール状態となり、電磁弁45がオンされて閉じ、吸引シリンダ8とコネクタ35bの間の流路は非シール状態となる。

40

すなわち、制御部11は、電磁弁44を制御して第1洗浄チューブ33をオン状態、電磁弁42を制御して第2洗浄チューブ31をオン状態、電磁弁45を制御してコネクタ35bをオン状態、流液ポンプ13から第1洗浄チューブ33に流体が供給される状態、および、流液ポンプ13から第2洗浄チューブ31への流体の供給が停止される状態、にした第3駆動状態となるように、電磁弁41～45及び流液ポンプ13を制御する。

【0082】

その結果、第3駆動状態では、吸引口金6aとコネクタ33bの間の流路は、非シール

50

状態となり、流液ポンプ 13 からの液体は、吸引口金 6 a とコネクタ 33 b の間から漏れながら、吸引管路 7 e 内に流れ込まれる。吸引管路 7 e に流れ込んだ液体は、吸引シリンダ 8 とコネクタ 35 b の間の流路が非シール状態であるので、吸引シリンダ 8 とコネクタ 35 b の間から漏れると共に、接続管路 7 c にも流れ込む。接続管路 7 c に流れ込んだ液体は、先端側管路 7 b と基端側管路 7 d に流れ込む。

【0083】

先端側管路 7 b に流れ込んだ液体は、挿入部 3 の先端部の開口 2 a から噴出すると共に、基端側管路 7 d に流れ込んだ液体は、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a とコネクタ 31 b の間の流路が非シール状態であるので、鉗子栓口金 2 b a とコネクタ 31 b の間からも漏れ出す。

10

【0084】

第3駆動状態では、吸引口金 6 a から吸引管路 7 e に流れ込んだ液体は、図5において、二点鎖線 L4 で示すように吸引管路 7 e、接続管路 7 c、基端側管路 7 d、先端側管路 7 b 内を流れ、かつ吸引口金 6 a とコネクタ 33 b の間、吸引シリンダ 8 とコネクタ 35 b の間、及び処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a とコネクタ 31 b の間から漏れ出す。

【0085】

よって、第3駆動状態では、吸引口金 6 a から吸引管路 7 e に流れ込んだ液体により、吸引口金 6 a、吸引シリンダ 8、及び処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a を洗浄することができる。

【0086】

以上のように、第3駆動状態実行では、吸引口金 6 a、吸引シリンダ 8、及び処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a の洗浄を行うことができる。

20

(第3駆動状態の変形例)

図2における第3駆動状態実行処理 S3 を以下に述べる第4～6駆動状態のいずれかに置き換えることもできる。

【0087】

なお、上述した第3駆動状態では、吸引口金 6 a から液体の供給を行っているが、変形例1として、吸引口金 6 a からの液体の供給に代えて、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a から液体の供給を行うようにしてもよい。その場合、制御部 11 は、電磁弁 41 をオフにして開き、電磁弁 43 をオンにして閉じるように、電磁弁 41 と 43 を制御する。

30

【0088】

すなわち、制御部 11 は、電磁弁 44 を制御して第1洗浄チューブ 33 を1オン状態、電磁弁 42 を制御して第2洗浄チューブ 31 をオン状態、電磁弁 45 を制御してコネクタ 35 b をオン状態、流液ポンプ 13 から第1洗浄チューブ 33 への流体の供給が停止される状態、および流液ポンプ 13 から第2洗浄チューブ 31 に流体が供給される状態、にした第3駆動状態となるように、電磁弁 41～45 と、流液ポンプ 13 を制御する。

【0089】

このような変形例1に係る第4駆動状態によっても、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a から基端側管路 7 d に流れ込んだ液体により、処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a、吸引口金 6 a 及び吸引シリンダ 8 を洗浄することができる。

40

さらになお、上述した第3駆動状態では、吸引口金 6 a から液体の供給を行い、変形例1では処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a から液体の供給を行っているが、変形例2として吸引口金 6 a からの液体の供給と処置具挿入口 2 b の鉗子栓口金 2 b a からの液体の供給の両方を同時に行うようにしてもよい。その場合、制御部 11 は、電磁弁 41 をオフにして開き、電磁弁 43 もオフにして開く状態になるように、電磁弁 41 と 43 を制御する。

【0090】

すなわち、制御部 11 は、電磁弁 44 を制御して第1洗浄チューブ 33 をオン状態、電磁弁 42 を制御して第2洗浄チューブ 31 をオン状態、電磁弁 45 を制御してコネクタ 35 b をオン状態、流液ポンプ 13 から第1洗浄チューブ 33 に流体が供給される状態、お

50

よび流液ポンプ 13 から第 2 洗浄チューブ 31 に流体が供給される状態、にした第 3 駆動状態となるように、電磁弁 41 ~ 45 と、流液ポンプ 13 を制御する。

【0091】

このような変形例 2 に係る第 5 駆動状態によっても、吸引口金 6a から吸引管路 7e に流れ込んだ液体と処置具挿入口 2b の鉗子栓口金 2ba から基端側管路 7d に流れ込んだ液体により、吸引口金 6a、吸引シリンダ 8、及び処置具挿入口 2b の鉗子栓口金 2ba を洗浄することができる。

【0092】

また、上述した第 3 駆動状態では、吸引口金 6a から液体の供給を行い、変形例 1 では処置具挿入口 2b の鉗子栓口金 2ba から液体の供給を行い、変形例 3 では処置具挿入口 2b の鉗子栓口金 2ba から液体の供給と吸引口金 6a から液体の供給の両方を行っているが、変形例 3 として吸引口金 6a からの液体の供給と、処置具挿入口 2b の鉗子栓口金 2ba からの液体の供給を交互に行うようにしてもよい。その場合、制御部 11 は、電磁弁 41 をオンにして閉じ、電磁弁 43 をオフにして開く状態と、電磁弁 41 をオフにして開き、電磁弁 43 をオンにして閉じる状態とが交互になるように、電磁弁 41 と 43 を制御する。

10

【0093】

すなわち、制御部 11 は、電磁弁 44 を制御して第 1 洗浄チューブ 33 をオン状態、電磁弁 42 を制御して第 2 洗浄チューブ 31 をオン状態、電磁弁 45 を制御してコネクタ 35b をオン状態にすると共に、流液ポンプ 13 から第 1 洗浄チューブ 33 に流体が供給される状態と、流液ポンプ 13 から第 2 洗浄チューブ 31 に流体が供給される状態とが交互になるようにした第 3 駆動状態となるように、電磁弁 41 ~ 45 と、流液ポンプ 13 を制御する。

20

【0094】

このような変形例 3 に係る第 6 駆動状態によっても、吸引口金 6a から吸引管路 7e に流れ込んだ液体と処置具挿入口 2b の鉗子栓口金 2ba から基端側管路 7d に流れ込んだ液体により、吸引口金 6a、吸引シリンダ 8、及び処置具挿入口 2b の鉗子栓口金 2ba を洗浄することができる。

【0095】

以上のように、上述した実施の形態によれば、口金部分の洗浄性の確保と管路の詰まり検知も可能としつつ、かつ管路を流れる液体の所定値以上の流速を得られるようにして管路内の洗浄性を高めることができる内視鏡リプロセッサを提供することができる。

30

【0096】

特に、細径な挿入部に挿通された管路を有する内視鏡に対しても、口金部分の洗浄性の確保と管路の詰まり検知も可能としつつ、かつ管路を流れる液体の所定値以上の流速を得られるようにして管路内の洗浄性を高めることができる内視鏡リプロセッサを提供することができる。

【0097】

また、上述した実施の形態によれば、結果として、洗浄時間も短くなる。

【0098】

なお、上述した実施の形態及び各変形例では、シール状態と非シール状態の 2 つの状態を切り換え可能なコネクタは、エアーの供給を制御することにより 2 つの状態が切り換えられているが、エアーの供給以外の方法で、2 つの状態が切り換えられるようにしてもよい。

40

【0099】

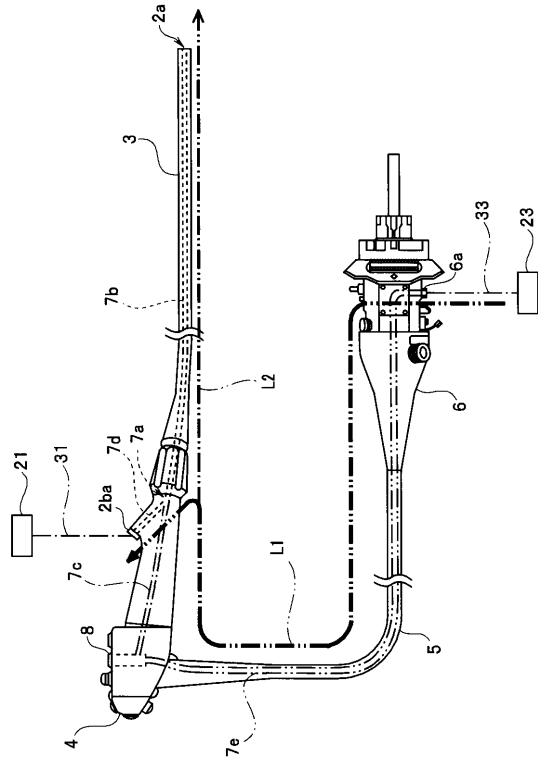
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。

【0100】

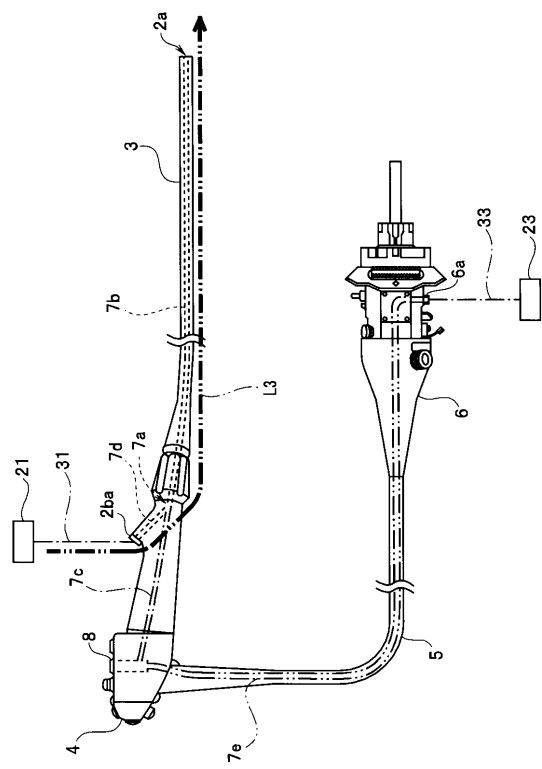
本出願は、2015年5月27日に日本国に出願された特願 2015 - 107809号

50

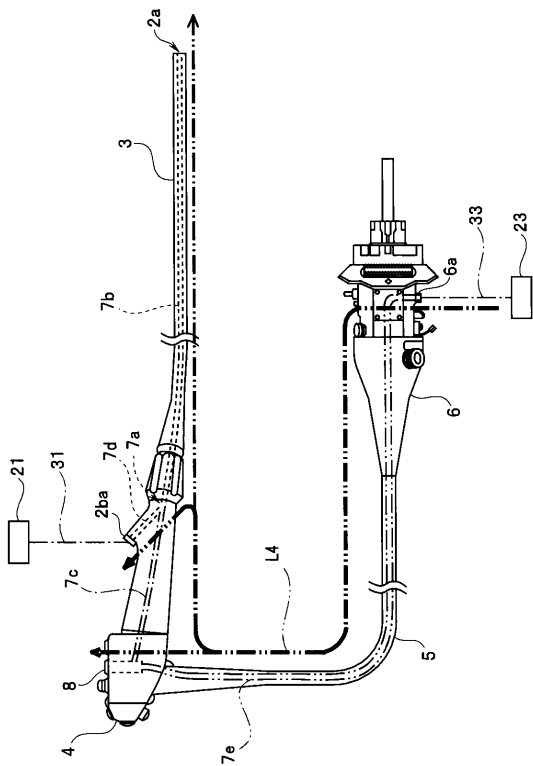
【 図 3 】



【 図 4 】



【 図 5 】



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2016/061569
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61B1/12(2006.01)i, G02B23/24(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B1/12, G02B23/24 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2016 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2016 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2016 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2004-135946 A (Olympus Corp.), 13 May 2004 (13.05.2004), paragraph [0046]; fig. 1, 2 (Family: none)	1-9
A	JP 2012-50817 A (Olympus Medical Systems Corp.), 15 March 2012 (15.03.2012), paragraphs [0049], [0054], [0055]; fig. 5, 6 & US 2012/0031506 A1 paragraphs [0051], [0056], [0057]; fig. 5 to 6 & WO 2012/017720 A1 & CN 102481092 A	1-9
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 28 June 2016 (28.06.16)		Date of mailing of the international search report 05 July 2016 (05.07.16)
Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/061569

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 58-192525 A (Olympus Optical Co., Ltd.), 10 November 1983 (10.11.1983), page 2, upper right column, line 19 to page 3, upper right column, line 6; fig. 2(a), 2(b) (Family: none)	1-9

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 6 / 0 6 1 5 6 9	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/12(2006.01)i, G02B23/24(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. A61B1/12, G02B23/24			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2016年 日本国実用新案登録公報 1996-2016年 日本国登録実用新案公報 1994-2016年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
A	JP 2004-135946 A (オリンパス株式会社) 2004.05.13, [0046], 図1, 2 (ファミリーなし)	1-9	
A	JP 2012-50817 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社) 2012.03.15, [0049], [0054], [0055], 図5, 6 & US 2012/0031506 A1, [0051], [0056], [0057], Figs. 5-6 & WO 2012/017720 A1 & CN 102481092 A	1-9	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」同一パテントファミリー文献	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
国際調査を完了した日 28.06.2016		国際調査報告の発送日 05.07.2016	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 増渕 俊仁	2Q 4747
		電話番号 03-3581-1101 内線 3292	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 6 / 0 6 1 5 6 9
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 58-192525 A (オリンパス光学工業株式会社) 1983. 11. 10, 第2 頁右上欄第19行目-第3頁右上欄第6行目、第2図(a)、第2図(b) (ファミリーなし)	1-9

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	内窥镜再处理器		
公开(公告)号	JPWO2016189985A1	公开(公告)日	2017-06-08
申请号	JP2016547639	申请日	2016-04-08
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	小宫孝章		
发明人	小宫 孝章		
IPC分类号	A61B1/12 G02B23/24		
FI分类号	A61B1/12 G02B23/24.A		
F-TERM分类号	2H040/EA01 4C161/GG08 4C161/GG09 4C161/GG10 4C161/HH23		
代理人(译)	伊藤 进 长谷川 靖 ShinoUra修		
优先权	2015107809 2015-05-27 JP		
其他公开文献	JP6017748B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

内窥镜洗净器1具有控制单元11和液流泵13。控制单元11控制多个电磁阀以密封连接到内窥镜2的吸嘴6a的第一清洁管33，并连接到内窥镜2的钳子的镊子的嘴2ba。打开第二清洁管31的密封，并且控制切换插入内窥镜2的抽吸缸8的连接器35b的状态的电磁阀45以密封连接器35b。
(1) 停止将流体供应到清洁管33并且将流体从流量泵13供应到第二清洁管31的第一驱动状态。

